

втягивающему их  $p - n$ -П.:

$$j_{ns} = en_p L_n / \tau_n = e \left( n_i^2 / p_p \right) D_n / L_n. \quad (6)$$

Здесь  $n_p = n_i^2 / p_p$  — их равновесная концентрация в  $p$ -области,  $D_n$ ,  $\tau_n$ ,  $L_n$  — коэф. диффузии, время жизни, длина диффузии в этой области [ $L_n = (D_n \tau_n)^{1/2}$ ].

Если бы токами  $j_{ns}$  и  $j_{ps}$  не противостояли бы обратные противотоки, то через  $p - n$ -П. проходил бы ток насыщения плотностью  $j_s = j_{ns} + j_{ps}$ . Однако в отсутствие внешн. смещения токи неосновных носителей  $j_{ns}$  и  $j_{ps}$  полностью компенсируются токами основных носителей (электронов из  $n$ -области и дырок из  $p$ -области), идущими в обратную сторону и равными, следовательно, также  $j_{ns}$  и  $j_{ps}$ . Основные носители — дырки, переходящие из  $p$ -области в  $n$ -область, и электроны, идущие из  $n$ -области в  $p$ -область, преодолевают на своём пути потенциальный барьер высотой  $V_d$  и являются по своей природе термоэлектронной (термодырочкой) эмиссией через этот барьер. Поэтому понижение барьера на величину  $U$  при прямом смещении приводит к увеличению каждого из этих токов в  $\exp(eU/kT)$  раз (см. Термоэлектронная эмиссия) и не вызывает изменения токов неосновных носителей (для к-рых барьера нет). С учётом этого обстоятельства плотность полного тока через  $p - n$ -П. можно выразить т. н. ф-лой Шокли (рис. 3):

$$j = j_s [\exp(eU/kT) - 1]. \quad (7)$$

При  $U < 0$  и  $e|U|/kT \gg 1$  токами термоэмиссии основных носителей через повышенный обратный смещением барьер (высотой  $V_d + |U|$ ) можно пренебречь и считать, что плотность обратного тока обусловлена только термогенерац. токами неосновных носителей:  $j = -j_s$  (рис. 4, кривая 3). При  $U > 0$  и  $eU/kT \gg 1$ ,

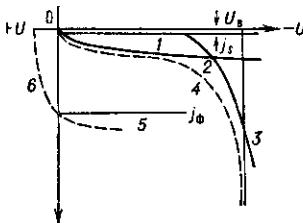


Рис. 4. Обратные токи  $p - n$ -перехода: 1 — ток термогенерации в квазинейтральных областях; 2 — ток термогенерации в обеднённом слое; 3 — ток туннельной генерации; 4 — полный ток в отсутствие фотогенерации; 5 — фототок  $j_f$ ; 6 — полный ток с учётом фототока.

наоборот, в ф-ле (7) можно сохранить только экспоненциальный член, описывающий термоэмиссию носителей из областей, где они являются основными, в области, где они становятся неосновными и где рекомбинируют за времена  $\tau_p$  и  $\tau_n$  на расстояниях  $L_p$  и  $L_n$ . Прямой ток, согласно (7), быстро растёт с ростом  $U$ . При значит. смещениях этот рост ограничивается сопротивлением  $p$ - и  $n$ -областей. Последнее уменьшается благодаря инжекции неосновных носителей  $p - n$ -П. Из сравнения ф-л (5) и (6) видно, что гл. вклад в ток насыщения обычно даёт слаболегиров. сторона  $p - n$ -П. с более низкой концентрацией основных носителей.

б) Генерация и рекомбинация в обеднённых слоях (механизм Шокли — Са-Нойса). Рекомбинационно-генерац. ток, описываемый ф-лом (7), не всегда доминирует. В широкозонных полупроводниках (с большой запрещённой зоной  $E_g$ ) при относительно низких темп-рах может преобладать термич. генерация и ре-

комбинация в самом обеднённом слое, а не в слоях с толщинами  $L_p$  и  $L_n$ . Хотя в таком полупроводнике, как кремний,  $L_p$  и  $L_n$  обычно сильно превосходят ширину обеднённого слоя  $w(U)$ , но скорость генерации и рекомбинации там может быть существенно выше, чем в квазинейтральных областях, из-за различия в заполнении примесных уровней электронами, ответственными за рекомбинацию. В этом случае при достаточно больших обратных смещениях ( $eU/kT \gg 1$ ) справедлива ф-ла

$$j = -j_w = -2en_i w(U)/\tau, \quad (8)$$

где  $\tau$  — время жизни неравновесных носителей в обеднённом слое, отличное в общем случае от  $\tau_p$  и  $\tau_n$ . Ток  $j_w$  может превышать  $j_s$  за счёт того, что  $n_i$  превышает  $n_p$  и  $p_n$ . Ток  $j_w$  не насыщается с ростом обратного смещения, а растёт по мере расширения обеднённого слоя [напр., в соответствии с ф-лами (3) и (4), рис. 4, кривая 2].

В прямом направлении ток, обусловленный рекомбинацией в обеднённом слое:

$$j \approx j_c \exp(eU/2kT). \quad (9)$$

Здесь  $j_c \approx en_i l_E / \tau$ , причём длина  $l_E$  по порядку величины равна «скатой» длине диффузии носителей против внутр. поля  $E_{\text{вн}}$ :  $l \sim kT/eE$ . Коэф. 2 в знаменателе показателя экспоненты связан с тем, что носители, рекомбинирующие внутри обеднённого слоя, преодолевают не весь барьер, обусловленный полем в нём, а только его часть, высота к-рой с приложением внешн. напряжения  $U$  уменьшается на  $U/2$ . Из-за этого с ростом  $U$  ток по ф-ле (9) растёт медленнее, чем ток по ф-ле (7), и даёт ему обогнать себя при достаточно больших смещениях.

в) Межзонное (зинеровское) туннелирование. Ток электронов через запрещённую зону полупроводника отсутствует только при классич. описании движения электронов проводимости и дырок в электрич. поле. Оно становится недостаточным с ростом напряжённости поля. Из-за туннелирования электронов сквозь запрещённую зону (эффект Зинера) тормозящий в электрич. поле электрон проводимости, отразившийся от дна зоны проводимости  $E_c$ , имеет вероятность (тем большую, чем круче наклонены зоны) перейти в валентную зону (рис. 5, а). При однаправленых эффективных массах электрона и дырки вероятность туннелирования в однородном электрич. поле близка к вероятности туннелирования сквозь треугольный барьер, высота к-рого равна ширине запрещённой зоны  $E_g$ , а толщина  $E_g/eE$  тем меньше, чем больше напряжённость поля  $E$ .

Для реализации туннельного перехода необходимо наличие в валентной зоне дырок. Поэтому туннельный переход является туннельной рекомбинацией электрона из зоны проводимости с дыркой из валентной зоны. Такой рекомбинац. процесс не связан ни с передачей энергии колебаниям решётки (т. о. с её нагревом), ни с излучением света: энергия передаётся источнику электрич. поля. Обратный процесс — рождение электронно-дырочной пары за счёт энергии электрич. поля (туннельная или зинеровская генерация) — в условиях термодинамич. равновесия уравновешивает рекомбинацию. Оба эти процессы в  $p - n$ -П. при  $U = 0$  имеют место лишь в случае, когда электронный газ в  $p$ -области и дырочный газ в  $p$ -области вырождены (рис. 5, б). Прямое смещение ведёт к преобладанию туннельной рекомбинации, а обратное смещение — к туннельной генерации. Туннельная составляющая тока такого перехода доминирует над прочими только тогда, когда он предельно резкий. Резкий  $p - n$ -П. с вырожденным газом носителей по обе стороны лежит в основе туннельного диода, имеющего на прямой ветви вдоль вольт-амперной характеристики падающий участок  $N$ -типа (ВАХ, рис. 5, в).

В случае невырожденных  $n$ - и  $p$ -областей туннельный ток может преобладать только при достаточно боль-